#### 97文章4

正交设计法用于取代茂铁硼烷化合物的TLC溶剂系统的选择

杨学谨,吴琳,裴亚琨,胡培植

南开大学化学系,武汉大学化学系

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 采用薄层色谱技术分离一组取代茂铁硼烷化合物。以含有烷基卤化铵离子对试剂的丙酮一环己烷流动相,用正交设计法选择色谱分离条件。把离子对试剂种类、浓度和丙酮、环己烷含量作为影响分离效果的因素。实验条件按〔L9(34)〕正交设计表安排。应用统计力学方差分析法对反映分离效果的薄层色谱指标——色谱总分离度(DS)进行分析,确定了影响化合物分离的主要因素和最佳展开剂体系。在最佳条件下的结果令人满意。

关键词 薄层色谱法 正交设计法 取代茂铁硼烷化合物

分类号

### Abstract

#### **Key words**

DOI:

### 通讯作者

## 扩展功能

## 本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ <u>PDF</u>(126KB)
- ▶[HTML全文](0KB)
- **▶参考文献**

# 服务与反馈

- ▶把本文推荐给朋友
- ▶加入我的书架
- ▶加入引用管理器
- ▶复制索引
- ▶ Email Alert
- ▶文章反馈
- ▶ 浏览反馈信息

# 相关信息

- ▶ <u>本刊中 包含"薄层色谱法"的</u> 相关文章
- ▶本文作者相关文章
- 杨学谨
- 吴琳
- ・ 裴亚琨
- 胡培植